

특허증

CERTIFICATE OF PATENT



특허

Patent Number

제 10-1819630 호

출원번호

Application Number

제 10-2017-7011985 호

출원일

Filing Date

2017년 04월 29일

등록일

Registration Date

2018년 01월 11일

발명의 명칭 Title of the Invention

분진 분리 장치 및 해당 장치를 포함하는 지능 제어 시스템

특허권자 Patentee

하비 인더스트리스 씨오., 엘티디.

중국 지양수 211100 난징 지양닝 디스트릭트, 이코노믹 앤드 테크노로지칼 디벨로프먼트 존, 수옌 애비뉴, 빌딩 01, 68호

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual
Property Office

2018년 01월 11일

특허청장

COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

성문보

등록사항

특허

등록제 10-1819630 호

Patent Number

발명자 Inventors

화이

중국 지양수 211100 난징 지양닝 디스트릭트, 이코노믹 앤드 테크노로지칼 디벨로프먼트 존, 수옌 애비뉴, 빌딩 01, 68호

쉬칭하이

중국 지양수 211100 난징 지양닝 디스트릭트, 이코노믹 앤드 테크노로지칼 디벨로프먼트 존, 수옌 애비뉴, 빌딩 01, 68호

리신닝

중국 지양수 211100 난징 지양닝 디스트릭트, 이코노믹 앤드 테크노로지칼 디벨로프먼트 존, 수옌 애비뉴, 빌딩 01, 68호

친시아오깡

중국 지양수 211100 난징 지양닝 디스트릭트, 이코노믹 앤드 테크노로지칼 디벨로프먼트 존, 수옌 애비뉴, 빌딩 01, 68호

판후이쯔

중국 지양수 211100 난징 지양닝 디스트릭트, 이코노믹 앤드 테크노로지칼 디벨로프먼트 존, 수옌 애비뉴, 빌딩 01, 68호

순화중

중국 지양수 211100 난징 지양닝 디스트릭트, 이코노믹 앤드 테크노로지칼 디벨로프먼트 존, 수옌 애비뉴, 빌딩 01, 68호